

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. április 4 – április 10.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre VG	Hegy Ádám Cu pillár készítés 3 db. 3 mikr RK	Gherdán Katalin SB1, SB5 minták FIB, ETD, EDX VG	Lendvai János Cu drótminta EBSD felvétele DZ, VG, RK	Kern Zoltán 3 db. új csiszolt és szénnel lefedett otolit minta, ETD, EDX, EBSD RK, DZ, VG		
9							
10							
11							
12							
13	EGIS gyógyszergyár próbamérések 2 db próbaminta ETD, EDX, BSED, FIB VG	Kiss Éva ezüst nanorészecskék, gyógyszer célbajuttató polimer nanorészecskék HOPG hordozón ETD VG	Fodor Péter Avar kengyel anyagának vizsgálata 696, 245 minták FIB, ETD, BSED DZ, VG	Laschober Dóra Zn-22Al minta szemcsehatárok, kiválások ETD, BSED, XRD LD, DZ	Kern Zoltán 3 db. új csiszolt és szénnel lefedett otolit minta, ETD, EDX, EBSD RK, DZ		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
RK	Ratter Kitti
VG	Varga Gábor
LD	Laschober Dóra